LIGHT EMITTING DEVICE

Patent number:

JP1150379

Publication date:

1989-06-13 FUJISAWA HIROKAZU

Inventor: Applicant:

NIPPON ELECTRIC CO

Classification:

- international:

H01L23/36; H01L23/34; (IPC1-7): H01L23/36; H01S3/18

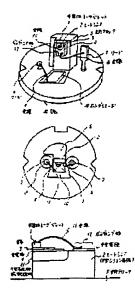
- european:

Application number: JP19870310174 19871207 Priority number(s): JP19870310174 19871207

Report a data error here

Abstract of JP1150379

PURPOSE:To prevent the mulfunction of the title light emitting device due to the contact of a gold wire and the like by a method wherein a light emitting element pellet is mounted on the island part of the heat sink part which will be insulated effectively when the device is in operation, and the electrode on the bonding surface side of an element pellet is connected to the heat sink part other than the island part. CONSTITUTION:The title light emitting device is composed of the heat sink 2, consisting of the P-type silicon substrate provided with the impurity diffusion 21 on which a semiconductor pellet 1 and N-type impurities are formed, and a stem 20. A gold electrode 4 is vapordeposited on the above-mentioned heat sink 2, then tin 3 is vapordeposited on the pellet mounting part located on the upper part of the impurity diffusion region 21, an electrode is formed on an undiffused region leaving a part of the undiffused region, and a bonding part 12 on which gold is vapor-deposited is formed. The mounting part, on which tin 3 is vapor-deposited, is fused by the beat of the heat sink 2, the pellet 1 is fixed, and the pellet part 1 is contacted to the bonding part 12 using a gold wire 11.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平1-150379

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)6月13日

H 01 S 3/18 H 01 L 23/36

7377-5F Z-6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

国発明の名称 発光装置

②特 顋 昭62-310174

②出 願 昭62(1987)12月7日

⑩発 明 者 藤 澤 弘 和 ⑪出 顋 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目33番1号

砂代 理 人 弁理士 内 原 晋

明細 響

発明の名称
発光装置

2 特許請求の範囲

少なくとも動作時に実効的に電気的に絶録されたアイランド部を有するヒートシンクを有し、核アイランド部に発光素子ペレットがマウントされ、前配発光素子ペレットのワイヤポンディング面側電感が前配アイランド部以外のヒートシンク部に電気的に接続されて成ることを特徴とした発光装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は発光装置に関し、特にヒートミンクの 構造に特徴のある発光装置に関するものである。

〔従来の技術〕

従来の発光装置、例えば半導体レーザ(以下半

海体レーザを代表側として説明する)においては、第5図~第6図に示すように高抵抗シリコンより成るヒートシンク(2)により、半導体レーザベレット(1)のヒートシンクへのマウント面側を網ブロック(5)から電気的に浮かしてヒートシンク(2)の表面に形成した金電係(4)を介してリード(7)に接続し、さらに半導体レーザベレットのワイヤボンディング面側電気をステム(20)に接続している鍋ブロック(5)のボンディング部(12)接続して作製されていた。

(発明が解決しようとする問題点)

上述した従来の構造においては一般にヒートッンクの幅が半導体レーザペレットの幅より大きいため、通常の熱圧剤によるポールポンド法を用いて金額(11)でワイヤポンディングを行う場合にはヒートシンク(2)との接触を皆無にすることが係めて困難であった。

〔問題点を解決するための手段〕

本発明による半導体レーザは少なくとも動作時 に実効的に電気的に絶録されたアイランド部を有

〔 寒施例〕

奥施例1

次に本発明について図面を参照して説明する。 第1図。第2図および第3図に本発明による 実施例1を示す。第3図はヒートシンク(2)の部

の金線 (11)により半導体レーザペレット(1)とヒートシンクのポンディング部 (12)とが接続され、さらにヒートシンクのペレットマウント部分と接続している金電額(4)が、リード(7)と登上述のように 25 µm ø の金線(6)で接続される。またモニタ用のホトダイオード (10)も同様にリード(8)と 25 µm ø の金線(9)によって接続され、その後ガラス窓付キャップにより對止し、半導体レーザが作製されるものである。

この半導体レーザは、半導体レーザペレットのワイヤポンディング面側に接続した金線 (11) が、P型シリコン基板を介して鍋ブロック、すなわちステムに選気的に接続しているにっトシンク上のポンディングの部に接続される構造であるため、金線 (11)が鍋ブロックに接触してートシンクの pn 接合に逆プロの電圧が印加されるので、半導体レーザペレットのマウントのマウントで、半導体レーザペレットののマウントで、半導体レーザペレットののマウントで、

分の断面図である。本実施例は、GaAlAs 辞 最積層体より成る半導体レーザペレット(1)と、 n型不納物が拡散された不納物拡散領域 (21)を 備えたP型シリコン基板から成るヒートシンク (2)と、ステムとから尽っている。ヒートシンク (2)には金電低(4)を蒸滑し、さらにロー材である 娼(3)を不純物拡散領域 (21)の上部のペレットマ ウント部分に蒸落し、かつ非拡散領域を一部歿 し、該非拡散領域に前配金電係形成時と同様に 金が蒸着されたポンディング部 (12)が形成され ている。前記銀(3)の蒸着されたペレットマウン ト部上に、温度280℃でヒートシンク(2)を加 熱して錫(3)を唇融させ、半導体レーサペレット (1)の裏面側に蒸潜した金とを溶融させた後に冷 却して半導体レーザペレット(1)を固定する。次 にレーザビームのモニタ用ホトダイオード(10) を銀鉛半田合金によりステム (20)に接着した後、 前述の半導体レーザペレット(1)が接着されたヒ ートシンク(2)を通常の鉛錫半田によりステム(20) の銅ブロック(5)上に接着する。その後 25 µm ø

突施例 2

本発明による実施例2として、実施例1と異なり半導体レーザペレットの極性が逆になった場合を示す。この場合は前述の実施例1とヒートシンクの極性を逆にしている。すなわち、ロ型シリコン基板にP型不純物拡散領域を形成したシートシンクを用いている。この他は実施例1と同じである。本実施例によれば、半導体レーザペレットの極性が変った場合にも、従来例によるリードの極性と同様の半導体レーザを実現することができ、組立上の利点も全く同等である。

奥施例3

第4図に本発明の第3の実施例を示す。この実施例ではシリコン基板上にダイヤモンド薄膜から成る 絶縁膜(22)を形成し、この絶縁膜(22)により半導体 レーザペレット(1)のマウント面側をシリコン基板す なわちヒートシンク(2)から絶縁している。この他、 金虹優(4)、鯣(3)、金融(11)等は実施例1と同じに形成してある。効果も実施例1と同じである。

(発明の効果)

以上説明したように本発明は少なくとも動作時に実効的に電気的に絶録したアイランド部を発力るとートシンクを有し、酸アイランド部に発光素子ペレットをマウントし、ペレットのマウントのアイランド部に形成された電気を介して電気のに形成された電気を介して面に相対するし、かつ、ペレットの前記マウント面に相対するし、かつ、が、前記とートシンクを介して電気的に接続されて発光を借いた通常の熱圧者が一ルボンドによるワイヤボンディング法を用いた。金級接触等の不具合が全くなく、従来例と同等の発光装置を実現することができる。

また本発明において熱抵抗の増加は稼めて小さ く 実用上値類度に関し何ら問題はない。

なお本発明の実施例においては半導体レーザペレットをGaA&As。ヒートシンクをシリコン。ステムのブロック部を銅としたがこれらの材料にかかわらず、他の同等な材料についても共通であり、

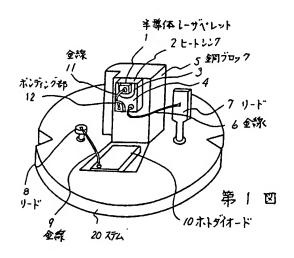
同様な効果が得られるととは首う迄もない。また本発明の実施例においては半導体レーザにおける 使用例を示したが、他の発光素子、例えば発光ダ イオード、等にも広く通用できるものである。

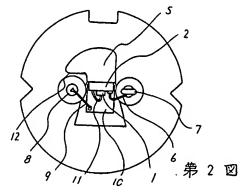
4. 図面の簡単な説明

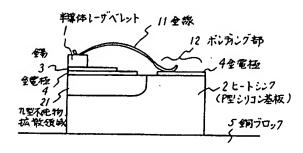
第1図は本発明による半導体レーザの実施例1の斜視図、第2図はその上面図、第3図はヒートシンクの部分の側面図、第4図は実施例3のヒートシンク部分の側面図、第5図は従来の半導体レーザの斜視図、第6図はその上面図である。

1……半導体レーザペレット、2……ヒートシンク、3……錫、4……金電極、5……銅ブロック、6……金線、7……リード、8……リード、9……金線、10……ホトダイオード、11……金線、12……ポンディング部、20……ステム、21……不純物拡散領域、22……ダイヤモンド薄膜。

代理人 弁理士 內 原 晋







第3図

